PAT-NO: JP401133988A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01133988 A

TITLE: PRODUCTION OF RETICULAR SILICA WHISKER-POROUS

CERAMIC

COMPOSITE

PUBN-DATE: May 26, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ANDO, MIGIWA KATO, TAKASHI AOKI, HIDEYASU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
NGK SPARK PLUG CO LTD N/A

APPL-NO: JP62290725

APPL-DATE: November 19, 1987

INT-CL (IPC): C04B038/00, B01J021/08

## ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the title composite having excellent porosity, pressure

withstanding property, strength, etc., and appropriate for a filter medium,

etc., by impregnating a porous ceramic with metallic silicon powder, and

sintering the ceramic in the reducing gas contg. oxygen, steam, or hydrogen peroxide.

CONSTITUTION: Ceramic powder (e.g., alumina powder), polystyrene beads, and

water are mixed, and the mixture is formed and sintered to produce a porous

ceramic. The porous ceramic is dipped in a slurry wherein metallic silicon

powder is dispersed in a chamber, the chamber is evacuated, and the matrix of the porous ceramic is impregnated with the metallic silicon powder. The formed product is then sintered in the reducing atmospheric gas (e.g., gaseous hydrogen) contg. oxygen having ≤25°C dew point, steam, or hydrogen peroxide, and a reticular <a href="mailto:silica whisker">silica whisker</a>-porous ceramic composite is obtained.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

10/18/2006, EAST Version: 2.1.0.14

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-133988

@Int Cl.⁴

⑫発

明者

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成1年(1989)5月26日

C 04 B 38/00 B 01 J 21/08 3 0 3 Z -8618-4G Z -8618-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

**9発明の名称** 網目状シリカウイスカー・セラミックス多孔質体複合体の製造方法

②特 願 昭62-290725

汀

史

隆

29出 願 昭62(1987)11月19日

⑫発 明 者 安 藤

**感气度 5.1.0.1.1**11111

97. 91 4 5 14

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式 会社内

**在**的

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式

**御発明者 青木 秀保** 

藤

加

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式

会社内

会社内

切出 願 人 日本特殊陶業株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

迎代 理 人 <u>弁理士</u> 竹 内 守

## 明 紐 書

#### 1. 発明の名称

網目状シリカウィスカー・セラミックス多孔 質体複合体の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

金属珪素粉末をセラミックス多孔質体マトリックスに含浸させた成形体を、水蒸気露点 2 5 ℃以下の酸素、水蒸気または過酸化水素を含有する還元性雰囲気ガスによって焼成することを特徴とする網目状シリカウィスカー・セラミックス多孔質体複合体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、液体、気体の濾過、生化学反応触媒としてのバイオセラミック、液体クロマトグラフ 用吸着シート等に使用する網目状構造を呈し、特 に高い気孔率を呈する網目状シリカウィスカー・ セラミックス多孔質体複合体の製造方法に関する。 (従来の技術)

従来、セラミックス多孔質体の製造には、大別

して次の3つの方法がある。

- (4) セラミックス粉末に、有機物等の加熱によって揮発、燃焼する物質を混入し、成形してから焼結する。
- (ロ) セラミックス粉末に発泡剤物質を混入し、 成形してから、焼結する。
- (A) セラミックス粉末に水とバインダーを加え、 泥漿スラリー状とし、 該泥漿スラリーに気体を吹 き込み多孔質体としたのち、成形、 焼結する。

しかしながら、前述の製造法のうち、(イ) および(ロ) はセラミックスの焼結がセラミックスの樋 類により非酸化性雰囲気ガスで行われなければならないときは、有機物、発泡剤物質などが容易に分解しないため該セラミックス多孔質体に異物として残留しやすく、また、(ハ) は気孔の大きさが一定せずに掛わないといった欠点がある。

セラミックス多孔質体は焼結に際し、完全には 焼結せずに、半焼結の状態にとどめるかまたはセ ラミックスの出発原料に混合して焼失、揮散すべ き有機質の粉末、発泡剤物質が焼結後でも残存す ることがあり、気孔率の限界や、また、製品の均 一性も得にくい難点があった。

一方、セラミックス多孔質体はその気孔構造上 の見地から

- ◎ 半焼結粒子相互間に形成される空隙
- ② ファイバーあるいはウィスカーの 3 次元的 な絡み合いで形成される網目状空隙
- ③ スポンジ状空隙

'n

化水素を含有する還元性ガス中で焼成することにより大きな気孔率と耐圧力性の優れた高い機械的 強度を具えたセラミックス多孔質体を得ることで 上記問題点を解決した。

## (作。用)

本発明においては、多孔質セラミックス内にシリカウィスカーを生成するメカニズムについては明白でないが、SIO。源として、金属珪素(Si)を使用すると共に、水蒸気露点25℃以下の還元性雰囲気中において焼成する理由は、出発原料の金属珪素(Si)が焼成雰囲気中の水蒸気によってSiOからSiO。にと段階を経て酸化される。

この間、Si→SiO SiO。の平衡反応によって反応性の高いSiOがSiO。に転移するが、そのとき無数のSiO。が結晶粒子を核とし、これから糸状にSiO。が成長し、最終的に網目状構造を形成するが、水蒸気露点を低くすれば、SiO。の濃度が低い状態でウィスカーが成長し、網目状結晶構造を生成するものと考えられるが、

そこで、数10μm程度以下の気孔径であっても滤過抵抗の低い、圧力損失が小さく耐圧力性の優れたセラミックス多孔質体が望まれていたが、本発明では、鋭窓研究の結果、気孔率の大きいセラミックス多孔質体をマトリックスの気孔内で構成させたウイスカー・セラミックス多孔質体の欠陥を排除するに、

## (発明が解決しようとする問題点)

本発明では、従来の、多孔質セラミックスに比して格段と大きな気孔率と、耐圧力性の優れた高い機械的強度を具えた多孔質セラミックス網目状シリカウィスカー・セラミックス多孔質体複合体を廉価に提供しようとするものである。

## (問題点を解決するための手段)

本発明は、数10μm乃至数100μmの気孔 径を有するセラミックス多孔質体へ金属珪素を含 浸させ、ついでこれを酸素、水蒸気あるいは過酸

この反応は水蒸気器点が25 セ以下に限定することによって、得られることが実験的に確かめられた。

マトリックスとなるセラミックス多孔質体の製 追についてはいくつかの方法がある。例えば、(a) 出発原料のセラミックス粉末を有機質ポリマーの バインダーを含んだ坏土で、アイソスタチックに プレスして成形したのち、焼結する方法。(1)出発 原料のセラミックス粉末をスラリーとして、これ をドクターブレード法によりグリーンシートにす る方法。 (c) 泥漿スラリーを流し込み成形する方法。 (1) 坏土状としてローリング成型あるいはスラリー を喉器乾燥によって造粒して行うプレス成型法。 (e)出発原料セラミックス粉末に水と速乾性バイン ダーを混合して、セラミックス成形用スリップと し、3次元的な網状の構造を有する有機多孔質ポ リマー例えば軟質ポリウレタンフォームを基体に、 複数回付着して乾燥固化したものを焼成して、軟 質ポリウレタンフォームは炭化して除去し、セラ ミックス多孔質体を作成する方法。など目的に応

じて、成形法を選択することが出来る。

また、この心の泥漿スラリー流し込み法では、石膏の型を用いるほか、抜き型の方式で吸水紙のようなポーラスな材料をライニングした成形型の抜き型孔内に泥漿状としたセラミックス原料を加圧下に注入充塡して成形するとともに、吸水紙による成形品含有水分の脱水により成形品を硬化させ、成形型より取り出し、脱水、硬化、乾燥させた成形品を焼成する方法もある。

このセラミックス多孔質体のマトリックスに金 腐珪素を含没するには、金属珪素を分散した泥漿 スラリーにセラミックス多孔質体のセラミックス 多孔質体のマトリックスを没潰し、そのチャンパーを真空にて脱気し、マトリックス体の気孔内に 充分金属珪素を充塡し、この操作を複数回反復す るのが最も望ましい方法である。

この含浸したマトリックス体を焼成するに際し、 焼成温度は1250で未満では網目状シリカウィスカ ーの成長が極めて遅く、また1420で以上では金属 珪素の溶融によってセラミックス気孔の閉塞がも

製容器へ 1 5 mm φ のゴムライニング製の球石300 gと共に 1 2 0 RPM で 1 8 時間混合して泥漿スラリーとした。

つぎに、この泥漿スラリーを石膏型に流し込みサイズ 2 0 mm×4 0 mm×5 0 mmの板状成形体を作成した。

つぎに、この板状成形体を電気炉にて1600 で、1時間焼成し、多孔質セラミックスを製造した。この多孔質セラミックスの平均気孔径は100μm、気孔率は60%であった。

(金属珪素スラリーの調製)

金属珪素粉末 (市販品 2 0 0 100 g メッシュパス)

第3級ブチルアルコール 60 m 2 以上の混合物を内容積300 m 2 のポリエチレン 製容器へ分散させて、15 mm 4 のアルミナ磁器製 の球石500gと共に入れ、120RPM で18時 間混合して泥漿スラリーを作成した。

(多孔質セラミックスへの金属珪素の含没) 先に製造したセラミックス多孔質体マトリック たらされ、多孔質体内部への還元性雰囲気ガスの 拡散が阻害されるので好ましくない。

還元性雰囲気ガスの水蒸気露点は25℃以下が好ましく、特に、5~~20℃の範囲が最も好ましい。露点温度25℃をこえるとウィスカー状シリカが生成し難く、かつセラミックスとの反応が顕著となるので、好ましくない。また、~25℃未満ではSiOの生成が少なく網目状ウィスカーの成長が遅い。

#### (実施例)

つぎに、本発明の製造法を実施例によって具体 的に説明する。

#### 実施例 1.

(多孔質セラミックスの製造)

アルミナ(市販品、純度99.9%、 100g

平均粒度0.5 µ m)

ポリスチレンピーズ 30 g

(平均粒径 120 µ m)

水 60 \* 4

以上の混合物を内容積300mkのポリエチレン

スを金属珪素分散スラリーの中へ沈め、真空チャンパーに入れ真空脱気した後、大気圧に戻し、金属珪素をセラミックス多孔質体マトリックス体に含浸した。

#### (焼成)

金属珪素を含浸したアルミナ多孔質体を踏点温度3℃の水素ガス雰囲気中で温度1360℃で1時間保持の条件で焼成した。

その結果、網目状のシリカウィスカーがアルミナ多孔質体内に形成された。

本発明によって製造された網目状シリカウィスカー・セラミックス多孔質体複合体は気孔内にシリカウィスカーの網目を形成することにより、網目状の結晶構造を呈しており、その結晶構造も代表例として第1図に挙げた走査型電子顕微鏡写真(倍率×500倍)および同じく第2図(倍率×2,000倍)のように立体の網目状を示していることが認められた。

#### (発明の効果)

本発明によって製造された網目状シリカウィス

## 特開平1-133988 (4)

カー・セラミックス多孔質体複合体は多孔質体セラミックスのマトリックスの気孔内にシリカの3次元的な網目状ウィスカーが形成されており、しかも該ウィスカーの絡み合いの中に充分な空隙が確保されているので、優れた流体透過製が期待される。

١

本発明によって比較的気孔が大きく、従ってまれて比較的気孔が大きく、従ってまれて、 を通過による圧力損失の少ない多孔質体セラスカーの の3次元的な絡み合いによる網目を形成することが可能となり、かかるシリカウィスカーと ことが可能となり、かかるシリカウィスカー・と ラミックス複合体は耐圧力性に優れた低圧力損失 の高効率のフィルター構造を形成することが可能 となった。

該網目を形成するウィスカーは一部マトリックスと焼結しているため、本発明の多孔質体セラミックス複合体は他の多孔質体セラミックスに比して高い抗折力を示すので、液体、気体の濾過、 生化学反応触媒としてのバイオセラミック、液体 クロマトグラフ用吸着シート等熱交換等に使用す る各種材料として有用である。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による多孔質体の気孔内に形成されたシリカウィスカー(結晶)の網目構造を示す走査型電子顕微鏡写真(500倍)、第2図は同じく走査型電子顕微鏡写真(2,000倍)である。

代理人 弁理士 竹内 守



# 1 2



第2四